

## **Inhaltsverzeichnis / Table of contents**

Vorwort / Foreword

### **Design und Packaging / Design and packaging**

T. Harder, T. Ehlers, W. Kolbe und H. Hieber, Neumünster

Hermetische Kunststoffgehäuse

Hermetic polymer packages ..... 1

J. P. Moscicki, J. M. Bernardo, H. Exposito, F. Lamourelle und P. A. Magni, Grenoble

Development and industrialization of power PQFP for advanced logics

Entwicklung und Fertigungseinführung von Leistungs-PQFP's für Logik-Komponenten .. 5

### **Multichip-Module / Multichip modules**

H. Reichl, Berlin

Packaging aspects of single and multichip modules

Aufbautechnik Einzel- und Multichip-Module ..... 6

A. Ackaert, M. Vereeken, Antwerpen, E. Beyne und M. Van de Peer, Leuven

Investigation and characterisation of COB assembly aspects on high power MCM-L substrates

Untersuchung und Charakterisierung von COB-Montagetechnologien für Hochleistungs-MCM-L-Substrate ..... 9

R. D. Seager, M. K. Iyer, V. Yadav und Y. C. Vardaxoglou, Loughborough

A new chip to chip interconnection technique for very high speed multichip modules (MCMs)

Neue Chip-to-Chip-Verbindungstechniken für Höchstgeschwindigkeits-Multichip-Module (MCMs) ..... 10

## **E. Beyne, Leuven**

Properties of thin film polymers for MCM-D	
Eigenschaften von Dünnfilmpolymeren für MCM-D . . . . .	13

<b>B. D. Kotzias, Lee's Summit, A. E. Nader, D. O. Murray III, W. J. Lautenberger, Wilmington, und M. Weigand, Dreieich</b>	
---	--

Application of a photodefinable polyimide process for manufacturing multichip modules	
Anwendung fotostrukturierbarer Polyimide für die Herstellung von Multichip-Modulen . . .	13

## **Simulation / Simulation**

<b>K. Heiduschke und G. Grossmann, Zürich</b>	
---	--

Modellierung von ErmüdungsrisSEN mit gegebenem räumlichem Verlauf	
Modelling of fatigue cracks with spatial shape . . . . .	16

<b>P. Haglund, J.-O. Andersson und A. Jonliden, Jönköping</b>	
---	--

Thermal measurements and modelling of substrate materials suitable for hybrids and MCMs	
Thermische Messung und Modellierung für Hybrid- und MCM-Substratmaterialien . . . .	23

<b>A. Pascu, Bukarest, und G. Verchery, Saint-Etienne</b>	
---	--

Stress analysis in solder joints of surface mounted devices (SMD) using finite elements	
Spannungsanalyse von SMD-Lötverbindungen mit der Methode der finiten Elemente . . .	24

<b>A. Warnke, U. Schomburg und M. Harning, Hamburg</b>	
--	--

Lebensdauerabschätzung von Lötstellen oberflächenmontierter Bauteile unter Berücksich- tigung der Bedeutung elastischer, plastischer und Kriechdehnungsanteile bei thermischer Wechselbeanspruchung	
Life-time estimation of SMD-solder joints with special emphasis on the effect of elastic and plastic creep strain behaviour during thermal cycling . . . . .	26

## **Mikrosysteme / Microsystems**

**P. Hauptmann, Magdeburg**

Chemical sensors and packaging problems

Chemische Sensoren und Packaging-Probleme ..... 27

**E. Weise, Gorgier, J. Hrejsa, R. Popovic und T. Seitz, Zug**

Chip-on-chip approach for a complex sensor application

Anwendung von Chip-on-Chip für einen hochdichten Sensoraufbau ..... 27

**M. Wiemer, T. Geßner, Chemnitz, und E. Vetter, Freiburg i. Br.**

Probleme der Anwendung des Silicon Fusion Bonding bei der Herstellung von Beschleunigungssensoren im Verbund von fünf Siliziumwafern

Application problems of Silicon Fusion Bonding for the fabrication of an acceleration sensor using five silicon wafers ..... 28

## **Fehler und Prüfverfahren / Failures and testing**

**S. Boseck, Bremen**

Zerstörungsfreie Fehlersuche sowie Charakterisierung von Werkstoffen und Substratschichten mit dem akustischen Rastermikroskop (SAM)

Nondestructive failure detection and characterization of materials, compounds and thin substrate layers with the Scanning Acoustic Microscope (SAM) ..... 32

**Y. Iwata, M. Ijyuin und S. Nakata, Osaka**

Investigation on detecting the defects at the micro joints by infrared thermal imaging with laser irradiation

Untersuchung der Fehlererkennung an Mikroverbindungen mit Laserstrahl-Thermographie 39

**J. Lasseur und R. Hernandez, Clamart**

A "failure story" in harsh environments and the corrective actions

Fallstudie zu Versagen unter extremen Umgebungsbedingungen und Verbesserungsmaßnahmen ..... 43

**B. R. Livesay, Y. Xu und G. P. Freeman, Atlanta**

Multisensor investigations of the micromechanics performance of fine electronic solders

Multisensor-Untersuchung der Mikromechanik von Feinloten in der Elektronik ..... 47

## **Schweißen und Löten / Welding and soldering**

A. F. J. Baggerman und M. J. Batenburg, Eindhoven

Au-Sn flip chip bonding on foil

Au-Sn-Flip-Chip-Verbindungstechnik auf Folie ..... 48

**W. Werner, Dresden**

SnBi-Basislegierungen – eine Alternative für SnPb-Lote

SnBi-bases alloy – an alternative for SnPb-solders ..... 52

**J. Falk, J. Beuers, W. Kaster und G. Ptaschek, Hanau**

Formation of intermetallic phases during soft solder die attach and its related phenomena

Bildung intermetallischer Phasen während des Die-Bondens mit Weichloten und verwandte Phänomene ..... 57

**V. Tiederle und G. Flach, Kirchheim**

Glaslot – eine alternative Technologie für den Aufbau komplexer Mikrosysteme

Silver glass – an alternative technology for the production of high-end microsystems ..... 61

## **Klebverbindungen / Adhesive bonding**

A. Van Calster, J. De Baets, J. Vanfleteren, Gent, A. Dravet, St. Cloud, K. Allaert, Antwerpen, E. Cortes, Valladolid, K. Deckelmann, Hanau, und G. Schols, Oudenaarde

Anisotropic conductive adhesives for high density interconnections

Anisotrop leitfähige Klebstoffe für hohe Kontaktzahlen ..... 66

**P. Savolainen und J. Kivilahti, Espoo**

A novel solder filled uniaxially conductive adhesive for solder replacement

Ein neuer lotgefüllter uniaxial leitfähiger Klebstoff als Lotersatz ..... 69

**K. Lindner, München, und A. G. Reinders, Helmond**

Pulse heat bonding method for interconnections with anisotropic conductive adhesives foils (ACF) and heatseal connectors (HSC)

Impuls-Heiz-Verbindungsverfahren für anisotrop leitfähige Klebstofffolien (ACF) und Heiß-siegelverbindungen (HCS) ..... 71

**J. Lenkkeri, O. Rusanen und R. Rikola, Oulu**

Comparative studies of conductive adhesives for power module applications

Vergleichsuntersuchungen an leitfähigen Klebstoffen für Leistungsanwendungen ..... 72

## **Produktionssysteme / Manufacturing systems**

S. Leppävuori, J. Väänänen und M. Lahti, Oulu

Gravure offset printing for the realisation of fine line thick film conductors and for utilisation in electronic packaging

Der Gravur-Offset-Druck zur Herstellung von Feinleiterdickschichtbahnen und für Anwendungen in der Aufbau- und Verbindungstechnik ..... 75

H.-M. Güther, Frankfurt/Main, A. Thimm, Marktredwitz, und A. Roosen, Frankfurt/Main

Metallization of aluminium nitride

Metallisierung von Aluminiumnitrid ..... 77

F. Disperati, A. Lefevre, C. Stranieri, Trappes, S. Keck, J. Leighton, Newark, und E. Gramegna, Genf

Metal matrix composites (MMCs): a new approach for metal hermetic packages

Metall-Matrix-Verbundwerkstoffe (MMCs): ein neuer Ansatz für hermetische Metallgehäuse 78

## **Werkstoffe, Oberflächen und Grenzflächen / Materials, surfaces and interfaces**

E. Arzt, Stuttgart

Materials issues in small dimensions

■ Werkstoffaspekte in kleinen Dimensionen ..... 80 ■

H. L. Hartnagel, Darmstadt

GaAs device packaging

■ Packaging von GaAs-Komponenten ..... 80 ■

V. G. Glebovsky, R. A. Oganyan, S. N. Ermolov, E. D. Stinov, Chernogolovka, und E. V. Kolosova, Moskau

■ Preparation of WSi<sub>2</sub> thin layers by laser evaporation of cast targets

■ Preparation von WSi<sub>2</sub>-Dünnfilmen durch Laser-Sputtern von gegossenen Targets ..... 82 ■

H. Cordes, F. Goesmann und R. Schmid-Fetzer, Clausthal-Zellerfeld

■ Contacts to p-CdTe

■ Kontakte auf p-CdTe ..... 85 ■

## **Zukunftstrends / Future trends**

**A. Kolbeck, H. Stepp und B. Stuhrmann, München**

Structured diebonding

Strukturierte Mikrochipverbindungen ..... 93

**E. Kallenbach, Ilmenau**

Aktoren kleiner und kleinster Leistungen – Moderne Systemlösungen für die Feinwerk- und Automatisierungstechnik

Very low power actuators – Advanced systems of precision mechanics and automatisation technology ..... 93

**M. Anstey, Luton, D. Holburn, D. Jordan und C. Hawkins, Cambridge**

The chiprack project – a report on progress

Das „Chiprack“-Projekt – Fortschrittsbericht ..... 94

**S. Nakata, Osaka**

On the extension of microbonding technology

Erweiterte Anwendungen der Verbindungstechniken ..... 98

## **Zuverlässigkeit / Reliability**

**J. Roggen, Leuven**

On the reliability studies in microsystems

Elektrische Zuverlässigkeit ..... 103

**E. Lelievre, M. Millares, B. Pieraggi und A. Coello-Vera, Toulouse**

Experimental study of the growth of In/Pb/Au intermetallic compounds after 10 000 hours ageing

Experimentelle Studien des Wachstums von intermetallischen Phasen in In/Pb/Au-Legierungen nach 10 000 Stunden Alterung ..... 103

## **Posterschau / Poster session**

### **Design und Packaging / Design and packaging**

M. Hundt, R. Bond, R. Brechignac und R. Tiziani, Agrate Brianza	
Characteristics of array contact packages for high complexity logics	
Charakterisierung von Array-Kontakt-Gehäusen für komplexe Logikbausteine . . . . .	104
L. Weber, H.-D. Bauer, F. Michel, A. Picard und W. Ehrfeld, Mainz	
LIGA technique for packaging and interconnection	
LIGA-Technik für die Aufbau- und Verbindungstechnik . . . . .	104
C. Trigas, München	
The OMPAC™ package assembly to printed circuit board	
Der OMPAC™-Gehäuseaufbau, montiert auf Leiterplatten . . . . .	107

## **Simulation / Simulation**

F. Christiaens, E. Beyne und J. Berghmans, Heverlee	
Modelling of thermal vias in high density interconnection structures	
Modellierung von thermischen Durchführungen in hochintegrierten Verbindungsstrukturen	110
R. Dudek, W. Faust, Chemnitz, und H. J. Hartmann, Stuttgart	
Einfluß der lokalen thermischen Fehlanpassung in Lötverbindungen auf ihre Zuverlässigkeit	
The impact of local thermal mismatch in solder joints on their reliability . . . . .	114
H. Fiehn, Dresden	
Miniaturisierung kontra Zuverlässigkeit bei Ultraschall-Drahtbonds auf belastungsempfindlichen Bauelementen der Mikrosystemtechnik?	
Does miniaturization restrict the quality of wedge-bonds concerning stress sensitive devices for microsystems? . . . . .	118

**B. Michel, R. Kühnert, J. Auersperg und K. Tränkner, Chemnitz**

Experimentelle und numerische Deformationsanalyse an Komponenten der Mikrosystemtechnik

Experimental and numerical deformation analysis on components of microsystem technology ..... 122

**A. Schroth, G. Gerlach und P. Pertsch, Dresden**

Simulation und Designoptimierung mikromechanischer Sensorelemente

Simulation and design optimization for micromechanical sensors ..... 125

**Mikrosysteme / Microsystems****C. Drevon, P. Lautier und A. Coello-Vera, Toulouse**

Advanced packaging for active antenna

Packaging für aktive Antennen ..... 132

**V. Lantto und S. Leppävuori, Oulu**

Some applications of the integration of thick film sensors with hybrid circuit electronics

Anwendungen von integrierten Dickfilm-Sensoren in der Hybridtechnik ..... 134

**G. Staufert, Buchs**

Packaging- und Dichtungsproblematik am Beispiel eines mikromechanischen Längenmeßstasters

Packaging and sealing problems of a micromechanical onedimensional sensor ..... 134

## **Zuverlässigkeit / Reliability**

**D. Bergner, M. Lorenz und H. Baum, Freiberg**

Diffusion studies on cold plated AgPd/CuSn layers

Untersuchungen an AgPd-CuSn-Kaltplattierungen ..... 135

**T. Jaakola, V. Pennanen und R. Rikola, Oulu**

Effect of moisture and temperature on transmission line properties in controlled-impedance PCBs

Effect von Feuchte und Temperatur auf Übertragungseigenschaften in geregelten Impedanzschaltkreisen ..... 138

**G. Gottstein, Aachen, L. Shvindlerman, D. Molodov, Moskau, U. Czubayko, B.-C. Petersen, Aachen, und V. Klassen, Moskau**

Investigations of low and high angle grain boundaries migration in Al-bicrystals by x-ray method for continuous tracking of grain boundaries motion

Untersuchungen an Groß- und Kleinwinkelkorngrenzenbewegung in Al-Bikristallen mit Röntgenmethoden für kontinuierliche Überwachung der Korngrenzenbewegungen ..... 141

**M. Nylén, B. Hutchinson, U. Gustavsson und M. Rynemark-Bergman, Stockholm**

Microstructural degradation in solder joints

Mikroskopische Schädigung in Lötverbindungen ..... 142

**T. A. Sørensen, Lyngby**

Mechanical properties of bimaterial joints

Mechanische Eigenschaften von Verbindungen unterschiedlicher Materialien ..... 145

**L. Tielemans, L. De Schepper, W. De Ceuninck und J. Manca, Diepenbeek**

Built-in reliability using ageing kinetics

Eingebaute Qualität durch kontrollierte Alterungskinetik ..... 146

**H. Püttner, A. Rukwied und J. Wilde, Frankfurt/Main**

Lebensdauer-Eigenschaften des Weichlotes Sn 62 Pb Ag 2

Lifetime-properties of the solder material Sn 62 Pb Ag 2 ..... 150

## **Fehler und Prüfverfahren / Failures and testing**

**K. Feldmann und B. Ehmann, Erlangen**

Produktive und flexible Produktionssysteme für innovative Elektronik

Productive and flexible production systems for innovative electronics . . . . . 154

**C. M. Flannery, T. Flaherty, D. Zhang und G. M. Crean, Cork**

Mechanical properties of advanced ceramic substrates for packaging applications

Mechanische Eigenschaften von Hochleistungs-Keramiksubstraten für die AVT . . . . . 160

**C. M. Flannery, G. M. Crean und S. C. Ó Mathúna, Cork**

Incoming inspection of tape automated bonding (TAB) tape

Eingangsinspektion von TAB-Bändern . . . . . 164

**E. Fortunato, G. Lavareda, M. Vieira und R. Martins, Monte de Caparica**

Thin film position sensitive detectors: characterization and applications

Ortsempfindliche Dünnfilm-Detektoren: Charakterisierung und Anwendung . . . . . 169

**G. Marchisi, P. Casati und V. Motta, Agrate Brianza**

Development of a new surface mount power IC package with 1 ppm failure rate target

Entwicklung eines neuen SMT-Leistungs-IC-Gehäuses mit dem Ziel einer Fehlerrate von

1 ppm . . . . . 172

**K. Pape, Neumünster**

Bewertung von Baugruppen

Qualification of printed-circuit-boards (PCB) . . . . . 172

**D. Vogel, E. Kaulfersch, R. Dudek und B. Michel, Chemnitz**

Optical deformation analysis on surface mounted devices

Optische Deformationsanalyse an gelöteten SMD-Komponenten . . . . . 173

## **Schweißen und Löten / Welding and soldering**

**G. Azdasht, E. Zakel und H. Reichl, Berlin**

FPC – a new laser connection method for TAB technology

FPC – ein neues Laserkontaktierungsverfahren für die TAB-Technologie ..... 175

**U. Draugelates und M. Kolb, Clausthal-Zellerfeld**

Spezifische Untersuchungen an Ultraschalldickdrahtbondungen

Specific investigations on ultrasonic thick wire bonding ..... 178

**U. Draugelates und K. H. König, Clausthal-Zellerfeld**

Modelluntersuchungen zum dynamischen Verhalten von Ultraschallwerkzeugen beim Dick- und Dünndrahtboden

Model investigations on the dynamic behaviour of ultrasonic tools during thick and thin wire bonding ..... 182

**G. Grossmann, Zürich**

Kontamination von SMT-Baugruppen: Untersuchung der Eigenschaften von Rückständen nach der Produktion

Contamination of SMT assemblies: Investigation of the properties of residues after production ..... 187

**G. Hielscher, Dresden**

Untersuchungen zur Optimierung des Lotvolumens beim Lotpastendruck für Fine pitch-Bauelemente

Investigations of optimizing of the solder volume of fine pitch devices ..... 189

**W. Kruppa, Wuppertal**

Entwicklung neuer Flussmittel zur Eliminierung von Waschprozessen mit FCKW in der Elektronikfertigung

Development and application of no-clean fluxes in the age after the CFC-phase out ..... 194

<b>L. Musiejovsky, J. Nicolics und D. Schrottmaier, Wien</b>	
Analyse eines dynamischen Benetzungsvorgangs beim Laserlöten mit Hilfe eines thermischen Modells	
Analysis of a dynamic wetting process during laser soldering by means of a thermal model	197
<b>H. Müller, M. Neuhäuser und M. Stößel, Jena-Burgau</b>	
Keramikfügen mittels Laser	
Laser joining of ceramics .....	200
<b>R. Pogliese, A. Cavallaro und V. Del Bo, Catania</b>	
Soft solder alloys and plating surface in D. A. process for power devices	
Weichlote und Oberflächen im D. A.-Prozeß für Leistungsbauteile .....	201
<b>H. J. Rijks, Eindhoven</b>	
Removal of metal surface contamination prior to soldering: is excimer laser treatment feasible?	
Oberflächenreinigung vor dem Löten: ist eine Behandlung mit Excimer-Laser möglich? ..	201
<b>J. Tsujino, T. Mori und K. Hasegawa, Yokohama</b>	
Ultrasonic wire bonding using a complex vibration and high-frequency welding tip	
Ultraschall-Drahtbonden unter Verwendung von Hochfrequenz-Bondkeilen mit komplexem Schwingungsverhalten .....	206
<b>E. Weise, Gorgier, und L. Danzer, Nürnberg</b>	
Gang-bonding of large area devices	
Gang-bonding von großflächigen integrierten Schaltungen .....	208

## **Klebverbindungen / Adhesive bonding**

**A. Bauer, Neumünster, und M. Tränkner, Täby**

Kontakzuverlässigkeit von Leitklebverbindungen mit beloteten Oberflächen

Reliability of conductive adhesive joints on solder covered surfaces ..... 209

**H. Schäfer und O.-D. Hennemann, Bremen**

Klebtechnik für die optische Signalübertragung

Adhesive technology for optical signal transmissions ..... 213

**N. van Veen, Eindhoven**

The nearest neighbour distribution of particles and the occurrence of clusters in z  
conductive adhesives

Die Verteilung benachbarter Partikel und das Auftreten von Clustern in unidirektional leit-  
fähigen Klebstoffen ..... 215

**G. P. Nguyen, J. R. Williams und F. W. Gibson, Rancho Dominguez**

Conductive adhesives: Reliable and economical alternatives to solder paste for electrical  
applications

Leitfähige Klebstoffe: Zuverlässige und wirtschaftliche Alternativen von Lotpasten für  
elektrotechnische Anwendungen ..... 218

## **Produktionssysteme / Manufacturing systems**

**I. Kuhls und W. Witte, Lübeck**

Tape Automated Bonding – Bedeutung, Chancen und Anwendbarkeit im Konzept der  
Aufbau- und Verbindungstechnik

Tape automated bonding – impact, chances and applicability in packaging technology .. 224

**G.-Q. Lu, J. W. Choe, Blacksburg, und R. C. Sutterlin, College Park**

Densification kinetics of constrained and free gold ink films

Schrumpfungskinetik von räumlich eingeschränkten und freien Gold-Dickfilmpasten ..... 226

**D. Schrottmayer, J. Nicolics und L. Musiejovsky, Wien**

Ein neues Verfahren zur Qualitätskontrolle bei schnellen Laserlötvorgängen

A fast laser soldering process with on line quality control ..... 229

## **Werkstoffe, Oberflächen und Grenzflächen / Materials, surfaces and interfaces**

**M. Reiter, Th. Ahrens und H. Hieber, Neumünster**

Mikroskopische Benetzung reiner Kontaktflächen durch Weichlot

Microscopic scale wetting of pure contact surfaces by soft solder alloy ..... 233

**M. Buhk, Dortmund, K. D. Jandt, Bristol, und J. Petermann, Dortmund**

Orientiertes Aufwachsen von aufgedampften Metallen auf Polymerfolie

Oriented growth of evaporated metals on polymer films ..... 237

**M. Dieckmann, K. Bewilogua und F. J. Bergmeister, Noordwijk**

Development of high temperature thin film thermocouples

Entwicklung von Hochtemperatur-Dünnfilmsensoren ..... 239

**J. Loos und J. Petermann, Dortmund**

Der Einfluß von Grenzflächen auf die mechanischen Eigenschaften von Polymerlegierungen

Influence of interface structures on mechanical properties of polymer alloys ..... 245

**C. NiDheasuna, A. Mathewson, J. Barrett, G. Bruton, G. O'Riordan, D. L. Burke und T. Spalding, Cork**

Electroless plating techniques for microelectronic packaging

Stromlose Abscheidung für die Aufbau- und Verbindungstechnik in der Mikroelektronik .. 247

**Ph. Philippow, Sofia**

Anwendung von isolierten Metallsubstraten als Gehäusebauteile für Multichipmodule

Application of insulated metal substrates for packaging of multichip modules ..... 250

## **Nachtrag / Appendix**

**E. Kallenbach, Ilmenau**

Aktoren kleiner und kleinster Leistungen – Moderne Systemlösungen für die Feinwerk- und Automatisierungstechnik

Very low power actuators – Advanced systems of precision mechanics and automatisation technology ..... 251

**H. Hieber, Neumünster**

Physical quality evaluation

Physikalische Qualitätsbewertung ..... 256